

### III Encuentro de Directores, Editores y Medios de Comunicación Perú –Chile

En la ciudad de Lima, convocados por el Consejo de la Prensa Peruana y la Asociación Nacional de la Prensa de Chile y con un acto inaugural presidido por el Ministro de Relaciones Exteriores peruano Rafael Roncagliolo Orbegoso y el embajador de Chile en Perú, Fabio Vio Ugarte, alrededor de 30 representantes de los principales diarios, consejos de ética y organizaciones de prensa participamos en el **III Encuentro de Directores, Editores y Medios de Comunicación Perú-Chile**, con el fin de estrechar relaciones, intercambiar experiencias y promover iniciativas conjuntas de colaboración.

Entre los presentes hubo coincidencia en reafirmar la importancia de trabajar día a día la relación entre ambos países y, en el ámbito de la responsabilidad profesional privilegiar y precisar la distinción entre contenidos de opinión y de información. En este contexto, los directores de diarios de Arica y Tacna, presentes, corroboraron la necesidad de propiciar el mayor conocimiento recíproco, consecuente con la gran confluencia de ciudadanos y el significativo intercambio de bienes y servicios, en ambos lados de la frontera.

Destacamos, igualmente, la importancia de continuar fomentando la ética periodística y la defensa de la libertad de prensa. También convenimos en el valor que tiene la existencia de organismos como el Consejo de Ética en Chile y el Tribunal de Ética en Perú y su misión de autorregulación de los medios de comunicación. Junto con analizar la situación, en general favorable, de la libertad de expresión en nuestras naciones, contrastamos con preocupación los peligros y amenazas que enfrentan periodistas y medios en algunos países de la región.

Finalmente, a la vez que saludamos la periodicidad de las reuniones de esta naturaleza, desde el año 2005, hubo acuerdo que el próximo encuentro, que también contará con el auspicio del PNUD e IDEA Internacional, será en Santiago de Chile, en noviembre del 2012.

Lima, mayo 2012.